



	A 案	B 案	C 案
メリット	常温部と断熱しやすい	PF の制御が常温 でできる	PF の制御と IM の支点の調整が 常温でできる
デメリット	PF の制御部が低 温に入る	IM の支点と PF の懸架点が離れ ておりカップリ ングが起こりや すい	クライオシール ドの形状が複雑 になる